

令和6年2月26日

三次元半導体研究センター
ご利用の皆様

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団
理事長 津田 純嗣
(三次元半導体研究センター)

機器利用料金改定について（お知らせ）

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

このたび、一部機器の利用実態を踏まえて、実態に即した料金改定を行いました。

あわせて、「デジタルマイクロスコープ」の付帯設備の導入に伴い、料金の改定を行いましたので、お知らせいたします。

今後も研究開発支援を通じて、より一層皆様のお役に立てるよう努力してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

- 一部既存機器の料金改定について（令和6（2024）年3月1日より適用）

機器名	設置場所	旧料金(税抜・1時間)	新料金(税抜・1時間)
熱衝撃試験機 【エスペック社製:TSA-43EL】	実装エリア	3,500	1,300
デジタルマイクロスコープ(既存) 【キーエンス社製:VHX-6000】 + 付帯設備(新規導入) 【レンズジョイント VHX-J500T ・高解像度レンズ VHX-Z500T】	クリーンルーム C	1,400	1,700

<本件に関するお問い合わせ先>

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団

三次元半導体センター 管理グループ

担当：佐藤・河津・小野

TEL:092-331-8510 / E-Mail: jiss-itoshima@ist.or.jp